

УТВЕРЖДА	Ю
Проректор по научн	юй работе

		Н.Ю.Бабанов
« <u></u>	_>>	2015 г

#### Кафедра «Нанотехнологии и биотехнологии»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.2

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ»

Образовательная программа: основная профессиональная образовательная программа

высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре

 Направление подготовки:
 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (код и наименование направления подготовки в аспирантуре)

Направленность (профиль): <u>Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники</u>

(наименование направленностей (профилей) подготовки в аспирантуре)

Присваиваемая квалификация: «Исследователь. Преподаватель-исследователь»

Форма обучения	
очная	

Нижний Новгород 2015

Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:	КЭ:	УЭ №	Стр. 1 из 17

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2 «Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ» для аспирантов направления подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (профиль: Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники) /авт. В.М. Воротынцев— Нижний Новгород: НГТУ, 2015. - 17 с.

Рабочая программа предназначена для методического сопровождения преподавания элективной дисциплины (модуля) «Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ» аспирантам очной формы обучения по направлению подготовки кадров высшей квалификации 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи» (профиль: Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники).

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- 1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 876.
- 2. Паспорт научной специальности <u>05.27.06</u> «Технология и оборудование для про-<u>изводства полупроводников, материалов и приборов электронной техники»</u>, разработанный экспертами ВАК Минобрнауки России в рамках Номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 г. № 59.
- 3. Программа-минимум кандидатского экзамена по научной специальности <u>05.27.06</u> «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники», утвержденная приказом Минобрнауки России от 08.10.2007 № 274 «Об утверждении программ кандидатских экзаменов».
- 4. Учебные планы подготовки аспирантов НГТУ по направленностям (профилям) основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Автор		_ В.М. Воротынцев
•	(подпись)	
	2015 г.	

## НГТУ



### Рабочая программа дисциплины

СК-РП-15.1-04-15

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2 «Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ»

### СОДЕРЖАНИЕ

		стр
1	Цель и задачи освоения дисциплины	4
2	Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-	
	циплины (модуля)	5
4	Структура и содержание дисциплины (модуля)	7
4.1	Структура дисциплины (модуля)	7
4.2	Содержание дисциплины (модуля)	7
4.2.1	Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий	7
4.2.2	Содержание разделов дисциплины (модуля)	7
4.3	Практические занятия (семинары)	8
4.4	Лабораторные работы	8
4.5	Самостоятельная работа аспиранта при изучении разделов дисциплины	8
5	Образовательные технологии	9
6	Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-	
	точной аттестации по итогам освоения дисциплины	9
7	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
7.1	Основная литература	11
7.2	Дополнительная литература	12
7.3	Периодические издания	12
7.4	Интернет-ресурсы	13
7.5	Нормативные документы	13
7.6	Методические указания к практическим занятиям	14
7.7	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта	14
8	Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
	Лист согласования рабочей программы дисциплины	16
	Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины	17

MAT CONT	НГТУ
	Рабочая программа дисциплины
СК-РП-15.1-04-15	Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2
	«Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ»

#### 1 Цель и задачи освоения дисциплины

**Цель освоения дисциплины:** углубление компетенций в области основных процессов: химических, дистилляционных, кристаллизационных и мембранных методах получения высокочистых веществ, развитие представлений о принципе устройства и действия типовых аппаратов и машин, о методах расчета процессов, аппаратов и машин; изучение представлений об общности основных типовых процессов получения высокочистых веществ, аналогии внешне разнородных процессов и аппаратов, применяемых в различных отраслях промышленности.

#### Задачи:

- изучение области применения высокочистых веществ в микроэлектронике;
- изучение основных видов оборудования, применяемого при получении высокочистых веществ и теоретических основ глубокой очистки веществ для проведения их расчета;
- изучение способов и методов контроля рабочих параметров оборудования при производстве высокочистых веществ и изделий микроэлектроники.

#### 2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ» относится к группе элективных дисциплин вариативной части Блока 1 Программы. Шифр дисциплины - Б1.В.ДВ.2.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных аспирантами в результате освоения образовательной программы высшего образования второго уровня (магистратура, специалитет).

На «входе» аспирант должен иметь базовые *знания* математических, естественнонаучных дисциплин, *уметь* применять методы и результаты математического анализа и моделирования теоретического и экспериментального исследования; обладать готовностью к сбору данных, изучению, анализу и обобщению научнотехнической информации по тематике исследования.

Дисциплина «Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ» является предшествующей для освоения обязательной вариативной дисциплины «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники», направленной на сдачу кандидатского экзамена, проведения научных исследований, подготовки научного доклада о результатах выполненной НКР (диссертации).

D 10	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата	I/D	MO M	Cmn 140 17
Версия: 1.0	и время распечатки:	КЭ:	y ∋ №	Cmp. 4 us 1/

Блок	Базовая или	Семестр, в	Tpy	Трудоемкость дисциплины			
	вариативная	котором	Зачетные	Зачетные Часы			точной атте-
	часть	преподается	единицы Общая В том числе		стации		
		дисциплина	одиниды		Аудиторная	СРО	
Б1.В.ДВ.2	Вариативная часть	4	5	180	24	156	Зачет
ИЛ	ГОГО		5	5 180 24 156		Зачет	

# 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

#### Область профессиональной деятельности выпускников:

- теоретическое и экспериментальное исследование;
- математическое и компьютерное моделирование;
- проектирование, конструирование, использование и эксплуатацию материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и наноэлектроники различного функционального назначения;
- исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а также воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их свойств;
- совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание условий для обмена информацией на расстоянии по проводной, радио, оптической системам, ее обработки и хранения.

#### Объекты профессиональной деятельности:

- материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, методы их исследования, проектирования и конструирования, технологические процессы производства, диагностическое и технологическое оборудование, математические модели, алгоритмы решения типовых задач, современное программное и информационное обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий электроники и наноэлектроники;
- радиотехнические системы, комплексы и устройства, методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной отработки, подготовки к производству и применению, применения по назначению и технического обслуживания;
- технологии, средства, способы и методы человеческой деятельности, направленные на создание условий для обмена информацией на расстоянии, ее обработки и

Вепсия: 1.0	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата	КЭ:	УЭ №	Стр. 5 из 17
Версил. 1.0	и время распечатки:	кэ	3 3 31=	Cmp. 3 us 17

W. Car	НГТУ
	Рабочая программа дисциплины
СК-РП-15.1-04-15	Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2
	«Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ»

хранения, в том числе технологические системы и технические средства, обеспечивающие надежную и качественную передачу, прием, обработку и хранение различных знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводным, радио и оптическим системам.

Дисциплина «Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ» направлена на освоение следующих видов профессиональной деятельности:

- сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач;
- подготовку заданий для проведения исследовательских и научных работ.

№	Формируемые компетенции	Номер/ индекс
пп.		компетенции
1	Владение методологией теоретических и экспериментальных исследова-	ОПК-1
	ний в области профессиональной деятельности	
2	Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования	ПК-2
	в области технологии и оборудования для производства полупроводников,	
	материалов и приборов электронной техники с использованием передовых	
	технологий	

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

Шифр	Шифр ре-	Результат обучения
компе-	зультата	
тенции	обучения	
	3¹(ОПК-1)-2	знать: методологию теоретических и экспериментальных исследований
	У¹(ОПК-1)-2	уметь: проводить теоретические и экспериментальные исследования
ОПК-1	B¹(ΟΠΚ-1)-2	владеть: навыками самостоятельного изучения методов теоретических и
		экспериментальных исследований в области профессиональной деятельно-
		сти
	3 <sup>1</sup> (ПК-2)-2	знать: методики проведения теоретических и экспериментальных иссле-
		дований в области технологии и оборудования для производства полупро-
		водников, материалов и приборов электронной техники
	У <sup>1</sup> (ПК-2)-2	уметь: проводить теоретические и экспериментальные исследования в об-
		ласти технологии и оборудования для производства полупроводников, ма-
ПК-2		териалов и приборов электронной техники с использованием передовых
		технологий
	$B^{1}(\Pi K-2)-2$	владеть: передовыми технологиями проведения теоретических и экспе-
		риментальных исследований в области технологии и оборудования для
		производства полупроводников, материалов и приборов электронной тех-
		ники

Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:	КЭ:	УЭ №	Стр. 6 из 17

#### 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

#### 4.1 Структура дисциплины (модуля)

N₂	Наименование	Объем учебной работы (в часах)						Вид итогового	
п/п	дисциплины	Всего	Всего	Из а	3 1			Сам.	контроля
			аудит.	Лекц.	Лаб.	Прак.	КСР.	работа	
1	Специальные	180	24	12	-	12	-	156	Зачет
	процессы и аппа-								
	раты получения								
	высокочистых								
	веществ								

### 4.2 Содержание дисциплины (модуля)

#### 4.2.1 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий

раздела Дисциплины и трудоемкость (в ча-					Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) Самостоятельная работа (СР)		Шифр результата обучения
		Лек.	Лаб.	Пр.	КСР		
1	Характеристика высокочистых веществ	4	-	4	_	52	3 <sup>1</sup> (ОПК-1)-2 3 <sup>1</sup> (ПК-2)-2
2	Химические методы получения высокочистых веществ	4	_	4	_	52	3 <sup>1</sup> (ΟΠΚ-1)-2 У <sup>1</sup> (ΟΠΚ-1)-2 3 <sup>1</sup> (ΠΚ-2)-2 У <sup>1</sup> (ΠΚ-2)-2
3	Дистилляционные методы получения высокочистых веществ. Безотборный режим при ректификации	4	-	4	_	52	3 <sup>1</sup> (ΟΠΚ-1)-2 У <sup>1</sup> (ΟΠΚ-1)-2 Β <sup>1</sup> (ΟΠΚ-1)-2 Β <sup>1</sup> (ΠΚ-2)-2
	ИТОГО:	12	-	12		156	

## 4.2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля)

№	Наименование	Содержание раздела	Форма прове-	
п/п	раздела (темы)	(темы)	дения занятий	
1	2	3	4	
1		Классификация высокочистых веществ, области при-		
	Характеристика	менения в микроэлектронике, основные классы при-	практические	
	высокочистых веществ	месей, их влияние на качество ИЭТ. Источники при-	занятия	
		месей в высокочистых веществах		
2	Химические методы	Очистка веществ химическими методами, химические	Лекции,	
	получения высокочи-	транспортные реакции. Основные классы летучих	практические	
	стых веществ	веществ, получение силана. Селективность реакции	занятия	

Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:	КЭ:	УЭ №	Стр. 7 из 17

		синтеза.	
3	Дистилляционные методы получения высокочистых веществ. Безотборный режим при ректификации.	Глубокая очистка веществ методом простой дистилляции, уравнение Релея. Ректификация при глубокой очистке веществ. Принципы ректификации. Характеристики ректификационной колонны. Основные типы и конструкции ректификационных колонн. Виды насадок. Кинетика процесса ректификации на насадочных колоннах. Зависимость эффективности ректификационной колонны от скорости движения потоков пара или жидкости. Фактор разделения ректификационной колонны в стационарном состоянии и безотборном режиме. Выражение для ВЭТТ и ВЕП ректификационной колонны. Расчет массообменных характеристик разделительной секции ректификационной колонны, фактор разделения в стационарном состоянии и безотборном режиме.	Лекции, практические занятия

#### 4.3 Практические занятия

No	No	Toyro	Кол-во
Занятия	раздела	Тема	Часов
1	2	3	4
1	1	Определение предельных возможностей химических методов	4
2	2	Нахождение степени разделения при релеевской дистилляции	4
3	3	Определение эффективности тарельчатой ректификационной колонны	4
		ИТОГО:	12

### 4.4 Лабораторные работы

Учебным планом не предусмотрено.

#### 4.5 Самостоятельная работа аспиранта при изучении разделов дисциплины

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ» составляет 156 часов.

В ходе самостоятельной работы аспирант:

- изучает материалы, не освещенные в лекциях;
- готовится к практическим работам;
- готовится к зачету.

<b>№</b> раздела	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во ча- сов
1	2	3
1	Источники примесей в высокочистых веществах	52
2	Селективность реакции синтеза.	52

Версия:	1.0	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:	КЭ:	УЭ №	Стр. 8 из 17

WAT THE	НГТУ
	Рабочая программа дисциплины
СК-РП-15.1-04-15	Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2
	«Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ»

3	Расчет массообменных характеристик разделительной секции ректифика- ционной колонны, фактор разделения в стационарном состоянии и безот- борном режиме.	52
	ИТОГО:	156

#### 5 Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ» используются следующие образовательные технологии:

- активные (лекции, практические занятия);
- информационные (анализ и обзор источников информации);
- компьютерные (виртуальные и сетевые интернет-технологии),
- информационно-коммуникативные (компьютеры, телекоммуникационные сети),
- коммуникативные (обсуждение проблем на аудиторных занятиях, круглые столы, диспуты, участие в аспирантских научных и научно-практических конференциях),
- проблемные задания аспирантам, и их представление, разбор конкретных ситуаций.

# 6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

По итогам освоения дисциплины аспирантом сдается зачет.

Текущий контроль освоения материала по каждому разделу дисциплины осуществляется тестированием.

### Образцы оценочных средств для проведения текущего контроля в виде тестов

#### Тесты к разделу 1:

Вопрос 1: Классификация высокочистых веществ.

Вопрос 2: Методы получения высокочистых веществ.

### Тесты к разделу 2:

Вопрос 1: Селективность реакции синтеза веществ для ИЭТ.

Вопрос 2: Глубокая очистка веществ методом простой перегонки.

				f
Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:	КЭ:	УЭ №	Стр. 9 из 17

W. Car	НГТУ
	Рабочая программа дисциплины
СК-РП-15.1-04-15	Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2
	«Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ»

#### Тесты к разделу 3:

Вопрос 1: Расчет фактора разделения ректификационной колонны в безотборном режиме при глубокой очистке.

Вопрос 2: Двухпленочная модель при противоточном движении жидкости и пара.

## Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (зачет)

#### Оценивание «знаниевой» составляющей компетенции

<u> </u>					
Шифр	Шифр	Но-	Вопросы		
компе-	результа-	мер			
тенции	та обуче-	темы			
	ния				
ОПК-1	3¹(ОПК-	1	Методы получения высокочистых веществ. 1.		
OHK-1	1)-2	2	2. Источники примесей в высокочистых веществах.		
		3	3. Основные типы и конструкции ректификационных колонн		
ПК2	$3^{1}(\Pi K-2)-$	1	4. Основные понятия ректификации.		
TINZ	2	2	5. Кинетика процесса ректификации.		

#### Оценивание «деятельностных» составляющих компетенции

Шифр	Шифр	Но-	Вопросы	
компе-	результа-	мер		
тенции	та обуче-	темы		
	кин			
	У <sup>1</sup> (ОПК-1)-	2	1. Очистка веществ химическими методами.	
ОПК-1	2	3	2. Селективность реакции синтеза веществ для ИЭТ.	
	B¹(ΟΠΚ-1)- 2	3	3. Глубокая очистка веществ методом простой перегонки.	
пио	У¹(ПК-2)-2	2	4. Расчет фактора разделения ректификационной колонны в безот- борном режиме при глубокой очистке.	
ПК-2	B¹(ΠΚ-2)-2	3	5. Дискретный отбор и кратность очистки при глубокой очистке веществ методом ректификации.	

# Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: «знать» — воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.

Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:	КЭ:	УЭ №	Стр. 10 из 17

March .	НГТУ
	Рабочая программа дисциплины
СК-РП-15.1-04-15	Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2
	«Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ»

*«уметь»* – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;

**«владеть»** – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.

## **Интегральный уровень сформированности компетенции определяется** по следующим критериям:

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;
- -базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;
- -повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

#### Критерии оценивания компетенции следующие:

проверка уровня сформированности «знаниевой» составляющей компетенции по теме:

- полный ответ на вопрос 5 баллов;
- неполный ответ 3 балла;
- неполученный ответ 0 баллов;

проверка уровня сформированности «деятельностных» составляющих компетенции, позволяющих оценить уровень умений и навыков, применить полученные знания при решении конкретных вопросов (задач) по теме:

- полный ответ на вопрос 6 баллов;
- неполный ответ 3-5 баллов;
- неполученный ответ 0-2 баллов.

#### 7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 7.1 Основная литература

No	Автор(ы)	Заглавие	Издательство,	Назначение, вид	Кол-во экз.
п/п			год издания	издания, гриф	в библ-ке
1.	2	3	4	5	6
1.	Касаткин	Основные процессы и	М.: Альянс,	Учебник для ВУЗов	50
	Α.Γ.	аппараты химической	2008		
		технологии			

Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:	КЭ:	УЭ №	Стр. 11 из 17

2.	Воротынцев	Наночастицы в двухфаз-	M.:	Научное издание	10
	B.M.	ных системах	Издательство		на кафедре
			«Известия»,		ФТМКЭТ
			2010		

#### 7.2 Дополнительная литература

No	Автор(ы)	Заглавие	Издательство,	Назначение, вид	Кол-во экз.
п/п			год издания	издания, гриф	в библ-ке
1.	Воротынцев В.М.		М.: Издательство «Известия», 2010	Научное издание	10 на кафедре ФТМКЭТ
2.	Воротын- цев В.М., Перево- щиков В.А., Ску- пов В.Д.	Базовые технологии микро- и наноэлектроники: учебн. пособие	Нижний Новгород.: НГТУ, 2006	Учебное пособие для студентов ВУ- Зов	85
3.	Игнатович Э	Химическая техника. Процессы и аппараты	М.: Техно- сфера, 2007	Учебное пособие для студентов ВТУЗов	8

#### 7.3 Периодические издания

- Журнал «Теоретические основы химической технологии»
- Журнал «Физической химии»
- Журнал «Высокочистые вещества»
- Журнал «Неорганические материалы»
- Журнал «Физика и техника полупроводников»
- Журнал технической физики
- Журнал «Физика твердого тела»
- Журнал «Российские нанотехнологии»
- Журнал «Нанотехника»
- Journal of American chemical society
- Журнал прикладной химии

Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:	КЭ:	УЭ №	Стр. 12 из 17

WEEK TO THE WAY	НГТУ
	Рабочая программа дисциплины
СК-РП-15.1-04-15	Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2
	«Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ»

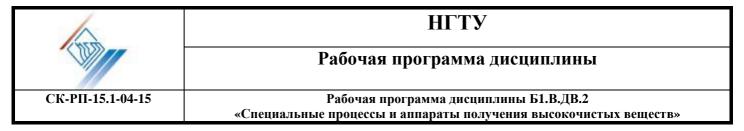
#### 7.4 Интернет-ресурсы

- Сайты Американского химического общества (<u>www.pubs.acs.org</u>) и Королевского химического общества (<u>www.rsc.org</u>),
- Журнал «Теоретические основы химической технологии» (http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=toht)
- Журнал «Физической химии» http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=fizkhim
- Журнал «Неорганические материалы» (http://www.maik.ru/cgibin/list.pl?page=neorgmat)
- Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/
- Издательский дом «Альянс» http://www.aliansbook.ru
- <u>Издательство и торговый дом «БИНОМ. Лаборатория знаний»</u> http://www.lbz.ru, http://tdbinom.narod.ru
- Издательство «Книжный дом «Университет» http://www.kdu.ru
- Издательство «Высшая школа» http://www.vshkola.ru/p12aa1.html
- Издательство «Научные основы и технологии» www.ft-publishing.ru

#### 7.5 Нормативные документы

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 876 от 30.07.2014 г.;
- Постановление правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней» № 842 от 24.09.2013 г.;
- Распоряжение Правительства РФ от 23.07.2007 N 972-р «О Концепции федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 2015 годы»
- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р
- Концепция интеллектуальной электроэнергетической системы России с активноалаптивной сетью
- Федеральный закон № 261-ФЗ об энергосбережении и энергоэффективности (ред. от 13.07.2015)

Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:	КЭ:	УЭ №	Стр. 13 из 17



#### 7.6 Методические указания к практическим занятиям

No	Автор(ы)	Заглавие	Издатель-	Назначение, вид	Кол-во экз.
$\Pi/\Pi$			ство, год из-	издания, гриф	в библио-
			дания		теке
1.	Павлов К.Ф.,	Примеры и задачи по	М.: Альянс,	Учебное пособие	50
	Романков П.Г.,	курсу процессов и аппа-	2007	для студентов	
	Носков А.А.	ратов химической тех-		ВУЗов	
		нологии			

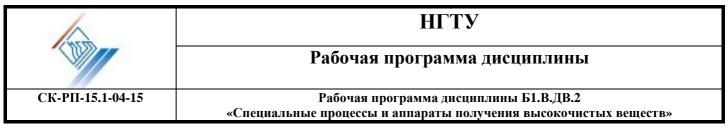
#### 7.7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта

Виды самостоятельной работы: в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах, компьютерных классах и в домашних условиях, с доступом к ресурсам Интернет.

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций.

#### 8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Оснащенность специальных помещений и по-	Перечень лицензионного про-	
мещений для самостоятельной работы	граммного обеспечения. Рекви-	
	зиты подтверждающего доку-	
	мента	
Мультимедийные средства: проекторы, настенные	Windows XP (лицензия, подписка	
экраны, ноутбуки.	от Microsoft, ЗАО «Софтлайн	
Доступ в Internet через локальную сеть 30 Мбит/с.	Трейд» от 31.10.2014 (3 года))	
	MathWorks Matlab 2012 (лицензия,	
	ЗАО «Софтлайн Трейд» от	
проточно-вакуумной системой напуска аналита с	16.10.2014.	
набором детекторов (ПИД, ДТП, ДПР, ФИД, ПФД)	Windows XP, Prof, S/P3 (Подписка	
- для проведения качественного анализа "in situ" по	DreamSpark Premium)	
методу абсолютной градуировки и проведения	Dr.Web (срок лиц.2016-02-29 –	
-	2017-04-27)	
	MathCAD 14 (PKG-TL7517-	
	FN, MMT-TL7517PN-T2)	
	- Реферативные наукометрические	
	базы (eLIBRARY.RU, Web of	
	Science, Scopus), электронные	
	библиотечные системы	
	(издательства «Инженерные	
	науки», «Лань»,	
	«Машиностроение»,	
	«Информатика», «НЭИКОН»).	
	- Автоматизированная информа-	
	ционно-библиотечная система	
ASC-7000 и графитовой печью GFA-7000A.	(АИБС) «MAPK-SQL 1.14», ЗАО	
	«НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» с	
Хротома-масс-спектрометр, Shimadzu GCMS-	20 октября 2014 (Договор №	
	Доступ в Internet через локальную сеть 30 Мбит/с. Комплекс аппаратно-программный на базе газового хроматографа «Цветаналитик» с оригинальной проточно-вакуумной системой напуска аналита с набором детекторов (ПИД, ДТП, ДПР, ФИД, ПФД) - для проведения качественного анализа "in situ" по методу абсолютной градуировки и проведения кинетических исследований, а также определения количественного состава примесей и для проведение экспериментов по изучению сорбции методом обращенной газовой хроматогарфии Спектрометрическая лаборатория, Спектрофотометр ИК-Фурье, Shimadzu IRAffinity-1 - проведение ИК-Фурье исследований в газовой кювете РІКЕ 22 метра с возможностью прогрева реакционной зоны до 250 град С, для установления взаимодействия различных смесей хлоридов кремния в паровой фазе (анализ газовых потоков). Атомно-абсорбционный спектрофотометр Shimadzu AA-7000 снабженный автосемплером	



		<u></u>
a. 4207, 1329	QP2010Plus - проведение количественного и	069/2014-A/O
	качественного анализа с идентификацией основных	
	компонентов и примесей хлорсиланов и других	
	опасных газов на капиллярной колонке с большой	
	толщиной неподвижной фазы для анализа агрес-	
	сивных веществ с пределом обнаружения 10^-5 об.	
	% по исследуемым веществам. Многостадийный	
	пиролизер Shimadzu EGA/PY3030D, инжектор и	
	крана-дозатор фирмы Frontier Laboratories	
	(Фронтье Лабораторис) для газового хромато-масс-	
	спектрометра.	
	Планетарная мельница Retsch PM100.	
	Исследовательская лаборатория моделирования	
	вакуумных процессов и компьютерный класс из 10	
	компьютеров объединенных в кластер для	
	проведения физико-математических, квантово-	
	химических исследований и 3D – моделирования.	
	Вакуумный пост с турбомолекулярным и	
	пластинчато-роторным вакуумным безмасляным	
	насосами PFEIFFER Hi CUBE - для создания	
	высокого вакуума в газовой кювете РІКЕ-22т ис-	
	пользуемой на ИК-Фурье спектрометре Shimadzu	
	IRAffinity	
	Для исследования мембран: манометрические	
	установки по определению газопроницаемости	
	мембран (в стандартном исполнении и в	
	исполнении для работы с агрессивным газами)	
	Модельный стенд для приготовления газовых	
	смесей волюметрическим методом, установка для	
	ультразвуковой обработки, установка для	
	определения смачиваемости, вакуумные насосы.	
	Мультимедийные средства: проекторы, настенные	
	экраны, ноутбуки.	
	Доступ в Internet через локальную сеть 30 Мбит/с.	
Самостоятельная работа -	35 персональных компьютеров.	
залы электронных инфор-	Доступ к библиотечному фонду НГТУ.	
мационных ресурсов (Элек-	Доступ в Internet через локальную сеть 30 Мбит/с.	
тронные классы) НТБ		
a.2210, 6119, 6162.		
Читальные залы а. 2202, 2203		
- компьютерный класс ИВЦ		
a.6251		
		L

ALTH.	НГТУ
	Рабочая программа дисциплины
СК-РП-15.1-04-15	Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2
	«Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ»

# ЛИСТ согласования рабочей программы

Направление подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи
Направленность (профиль): <u>Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники</u>
Дисциплина: Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ
Форма обучения: очная
Учебный год <u>2015 - 2016</u>
РЕКОМЕНДОВАНА кафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии»
протокол №от ""2015г.
Ответственный исполнитель, заведующий кафедрой «Нанотехнологии и биотехноло-
<u>ГИИ»</u>
D.M. Donomyyyyon
д.х.н., проф. В.М. Воротынцев расшифровка подписи дата
Автор:
д.х.н., проф. В.М. Воротынцев
подпись расшифровка подписи дата
СОГЛАСОВАНО:
Декан факультета подготовки специалистов высшей квалификации
Д.т.н., доцСоснина Е.Н
личная подпись расшифровка подписи дата

Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:	КЭ:	УЭ №	Стр. 16 из 17
-------------	---	-----	------	---------------

## НГТУ Рабочая программа дисциплины Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2 «Специальные процессы и аппараты получения высокочистых веществ» Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 20 /20 уч.г. Внесенные изменения на 20 /20 учебный год **УТВЕРЖДАЮ** Проректор по научной работе (подпись, расшифровка подписи) 20... г В рабочую программу вносятся следующие изменения: 1) ..... 2) ..... или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный год СОГЛАСОВАНО: Декан ФСВК

расшифровка подписи

наименование факультета (института, где реализуется данное направление) личная подпись